

# 特許査定

特許出願の番号	特願2012-520559
起案日	平成27年 9月 8日
特許庁審査官	原 俊文 4078 2Q00
発明の名称	ガンマ量子反応の位置及び時間を測定するマトリックス装置及び方法、並びに陽電子放射断層撮影においてガンマ量子反応の位置及び時間を測定する装置
請求項の数	15
特許出願人	ユニバーシテット ヤギエロンスキ
代理人	龍華国際特許業務法人（外 1名）

この出願については、拒絶の理由を発見しないから、特許査定をします。

発明の名称の続き：る前記装置の使用方法

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。  
認証日 平成27年 9月10日 経済産業事務官 高地 伸幸

注意：この書面を受け取った日から30日以内に特許料の納付が必要です。

- |              |    |
|--------------|----|
| 1. 出願種別      | 通常 |
| 2. 参考文献      | 有  |
| 3. 特許法第30条適用 | 無  |
| 4. 発明の名称の変更  | 無  |

5. 国際特許分類（IPC）

G01T	1/161	A,
G01T	1/20	B,
G01T	1/20	G

6. 菌寄託

7. 出願日の遡及を認めない旨の表示

# 参考情報

特許出願の番号 特願2012-520559

1. 調査した分野（IPC, DB名）

G01T 1/00-7/12

2. 参考特許文献

特開平04-220589	(JP, A)
特開平07-225280	(JP, A)
特開昭63-075587	(JP, A)
特開平09-015335	(JP, A)
特表2009-522582	(JP, A)
特開2003-149345	(JP, A)
特開昭62-203076	(JP, A)
特表2010-522806	(JP, A)
特表2006-508344	(JP, A)

3. 参考図書雑誌